

РАСПИСАНИЕ
занятий студентов 4 курса Белорусско-Российского университета
на осенний семестр 2023/2024 учебного года

Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И И Ф А К У Л Ъ Т Е Т

Дни	Часы	АСОИ-201		МПК-201	АЭП-201		АЭП-202	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		1 подгр.	2 подгр.	1 подгр.	2 подгр.	1 подгр.					
Понедельник	8.30-09.15		ПАС(лаб.) а. 517/2	МЕТОДЫ И ПР ТЕХНИЧ. ДИАГНОСТИКИ (лек.)	МИКРОПРОЦЕСС. СРЕДСТВА В АВТОМАТИЗ. ЭП (лек.)						
	9.20-10.05	ПАС(лаб.) а. 517/2		ст.пр. Прудников А.Н.а.512/2	Ст. пр. Капитонов О.А. а. 202/2						
	10.25-11.10		СПСМОД (лаб.) а. 519/2	Методы и приборы контроля строит конструкций	АВТОМАТИЗ-НЫЙ ЭЛЕКТРОПР.ТИПОВЫХ ПРОМ.МЕХАНИЗМ. (лек.)						
	11.15-12.00	СПСМОД (лаб.) а. 519/2		доц. Кушнер А.В.а.511/2	Ст. пр. Жесткова Л.В. а. 202/2			4 18	2 16 30	13 27	11 25
	12.30-13.15	СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦ. И СТАТИСТ.МЕТОДЫ ОБРАБ. ДАННЫХ (лек.)		ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОМАГН.КОНТР. (лек.)	Микропроц. средства в автоматизированном ЭП (пр.) а. 213/2		Автоматиз. ЭП типовых пром.мех. (пр.) а. 202/2	11 25	9 23	6 20	4 18
	13.25-14.05	Доц. Якимов А.И.а.510/2		Проф. Новиков В.А. а. 410/2	Автоматизированный ЭП типовых пром.мех. (пр.) а. 202/2		МСАЭП (лаб.) филиал				
	14.20-15.05	СПСМОД (лаб.) а. 519/2	АПОЭВМС (лаб.) а. 416/2	МПККС (лаб.) а. 511/2	АЭПТПМ (лаб.) а. 401/2		МСАЭП (лаб.) филиал				
15.10-15.55	АПОЭВМС (лаб.) а. 416/2	СПСМОД (лаб.) а. 519/2	М и ПТД а.311/4		АЭПТПМ (лаб.) а. 401/2						
16.05-16.50											
16.55-17.40											
Вторник	8.30-09.15			НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ НА АЭС (лек.)	СПУ (лаб.) а. 210/2						
	9.20-10.05			Доц. Семенов С.С. а. 410/2	СПУ (лаб.) а. 210/2		РПК (лаб.) а. 404/2				
	10.25-11.10	АППАР. И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И СЕТЕЙ (лек.)		ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВ. И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПР.	АВТОМ-ЦИЯ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛ. УСТАНОВ. И КОМПЛЕКС. (лек.)						
	11.15-12.00	Ст. пр. Садовский В.Т. а.409/2		Ст.пр Курсова И.Я. а.412/2	Доц. Черная Л.Г. а. 213/2			5 19	3 17 31	14 28	12 26
	12.30-13.15	АПОЭВМС (лаб.) а. 416/2	ТИП (лаб.) а.518/2	Организ произв. и управл.предприят.а. 412/4 (пр.)	АТТУиК (лаб.) а. 207/2	МСАЭП (лаб.) филиал		12 26	10 24	7 21	5 19
	13.25-14.05	ТИП (лаб.) а.518/2	АПОЭВМС (лаб.) а. 416/2	НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ НА АЭС (лек.) а.410/2	МСАЭП (лаб.) филиал	АТТУиК (лаб.) а. 207/2					
	14.20-15.05	АППАР. И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И СЕТЕЙ (лек.)			МСАЭП (лаб.) филиал		МСАЭП (лаб.) филиал				
15.10-15.55	Ст. пр. Садовский В.Т. а.409/2			МСАЭП (лаб.) филиал		МСАЭП (лаб.) филиал					
16.05-16.50	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС			МСАЭП (лаб.) филиал		МСАЭП (лаб.) филиал					
16.55-17.40	Доц. Якимов А.И.а.409/2			МСАЭП (лаб.) филиал		МСАЭП (лаб.) филиал					
Среда	8.30-09.15	СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (лек.) а.409/2		КП «Приборы и методы ЭМ контроля» (пр.) а. 511/2	СИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ (лек.)						
	9.20-10.05	ССП (лаб.) а.519/2			Доц. Черная Л.Г. а.213/2						
	10.25-11.10	ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (лек.)		ОСНОВЫ УПРАВЛ.ИНТЕЛ.СОБСТВ. (фак.) (лек.) а.512/2	РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ (лек.)						
	11.15-12.00	Ст. пр. Прудников в.м. а.502/2		Оснвы управл.интел.собств. (пр.) а. 512/2	Ст. пр. Шарков В.Н. а. 202/2			6 20	4 18	1 15 29	13 27
	12.30-13.15	СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (лек.)		ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОМАГН.КОНТР. (лек.)	РПК (лаб.) а. 404/2	СПУ (лаб.) а. 210/2	СУЭП (лаб.) а. 402/2	13 27	11 25	8 22	6 20
	13.25-14.05	Ст. пр. Выговская Н.В. а. 115/2		Проф. Новиков В.А. а. 410/2	СПУ (лаб.) а. 210/2	РПК (лаб.) а. 404/2					
	14.20-15.05	ССП (лаб.) а.518/2			СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОДАМИ (лек.)						
15.10-15.55				Доц. Коваль А.С. а. 213/2							
16.05-16.50				СПУ (лаб.) а. 210/2							
16.55-17.40				ОСНОВЫ УПРАВЛ.ИНТЕЛ.СОБСТВ. (фак.) (лек.) а. 202/2							
Четверг	8.30-09.15	ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ (лек.)			ОСНОВЫ УПРАВЛ.ИНТЕЛ.СОБСТВ. (фак.) (лек.) а. 202/2						
	9.20-10.05	Доц. Крутолевич С.К. а. 502/2		ОЭУЭП (лаб.) а. 06/1,501/7	Оснвы управл.интел.собств. (пр.) а. 202/2			Микропроц. средства в автомат. ЭП (пр.) а. 213/2			
	10.25-11.10	ПАС(лаб.) а. 517/2	ЭС (лаб.) а.518/2	ОСНОВЫ ЭКОЛ.-ЭНЕРГЕТИЧ.УСТОЙЧИВ.ПР-ВА (лек.)	АТТУиК (лаб.) а. 207/2	СУЭП (лаб.) а. 402/2	РПК (лаб.) а. 404/2	7 21	5 19	2 16 30	14 28
	11.15-12.00	ЭС (лаб.) а.518/2	ПАС(лаб.) а. 517/2	Доц. Шилова И.В. а. 437	СУЭП (лаб.) а. 402/2	АТТУиК (лаб.) а. 207/2	РПК (лаб.) а. 207/2	14 28	12 26	9 23	7 21
	12.30-13.15	АПОЭВМС (лаб.) а. 416/2		ПМЭМК (лаб.) а.507/2	МвЭП (лаб.) а. 404/2	РПК (лаб.) а. 207/2	СПУ (лаб.) а. 210/2				
	13.25-14.05		АПОЭВМС (лаб.) а. 416/2		РПК (лаб.) а. 207/2	МвЭП (лаб.) а. 404/2	МвЭП (лаб.) а. 404/2				
	14.20-15.05	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС			МвЭП (лаб.) а. 404/2	РПК (лаб.) а. 207/2	СПУ (лаб.) а. 210/2				
15.10-15.55	Доц. Хомченко А.В.а.304/2			РПК (лаб.) а. 207/2	МвЭП (лаб.) а. 404/2						
16.05-16.50				ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС							
16.55-17.40				Доц. Коваль А.С.а.213/2			ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС				
Пятница	8.30-09.15	ЭС (лаб.) а.518/2	ССП (лаб.) а. 519/2		Оснвы управл.интел.собств. (пр.) а. 410/2						
	9.20-10.05	ССП (лаб.) а. 519/2	ЭС (лаб.) а.518/2		АЭПТПМ (лаб.) а. 401/2						
	10.25-11.10	ТИП (лаб.) а.518/2	ЭС (лаб.) а. 416/2	Учебно-исследовательская работа студентов (пр.)	СПУ (лаб.) а. 210/2			8 22	6 20	3 17	1 15 29
	11.15-12.00	ЭС (лаб.) а. 416/2	ТИП (лаб.) а.518/2	ауд. 506/2	АЭПТПМ (лаб.) а. 401/2			1 15 29	13 27	10 24	8 22
	12.30-13.15	Э К С П Е Р Т Н Ы Е С И С Т Е М Ы (лек.)		МЕТОДЫ И ПР ТЕХНИЧ. ДИАГНОСТИКИ (лек.)	АЭПТПМ (лаб.) а. 401/2		МвЭП (лаб.) а. 213/2				
	13.25-14.05	Доц. Крутолевич С.К. а.502/2		ст.пр. Прудников А.Н.а.512/2	АЭПТПМ (лаб.) а. 401/2						
	14.20-15.05	ОХРАНА ТРУДА (факультатив) а.237 8 раз		Методы и приборы технич. диагностики (пр.) а. 311/4	СУЭП (лаб.) а. 402/2		РПК (лаб.) а. 404/2				
15.10-15.55				РПК (лаб.) а. 404/2		СУЭП (лаб.) а. 402/2					
16.05-16.50				СПУ (лаб.) а. 210/2							
16.55-17.40				СПУ (лаб.) а. 210/2							
17.50-18.35											
18.40-19.25											
Суббота	8.30-09.15										
	9.20-10.05										
	10.25-11.10										
	11.15-12.00							9 23	7 21	4 18	2 16 30
	12.30-13.15							2 16 30	14 28	11 25	9 23
13.25-14.05											
14.20-15.05											
15.10-15.55											
		Начальник ЦМК	О.А.Маковецкая		Начальник организационного отдела ЦМК		В.В.Береснев				
		Декан электротехнического факультета	С.В.Бологов								